# Laminography system and method with electromagnetically directed multipath radiation source

Publication number: JP5503652T Publication date: 1993-06-17

Inventor: Applicant: Classification:

- international: A61B6/00; A61B6/02; G01N23/04; H01J35/00;

H01J35/30; A61B6/00; A61B6/02; G01N23/02;

H01J35/00; (IPC1-7): A61B6/00; A61B6/02; G01N23/04;

H01J35/00

- european:

A61B6/00B6; A61B6/02; H01J35/30

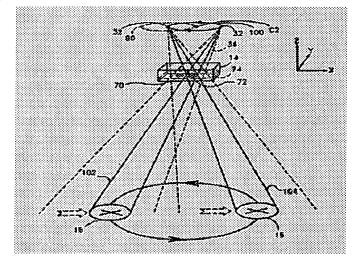
Application number: JP19910514763 19910827 Priority number(s): US19900575342 19900830 Also published as:

WO9203969 (A1) EP0500859 (A1) US5259012 (A1) EP0500859 (A0)

Report a data error here

Abstract not available for JP5503652T
Abstract of corresponding document: US5259012

A tomographic inspection system which enables multiple locations within an object to be imaged without mechanical movement of the object. The object is interposed between a rotating X-ray source and a synchronized rotating detector. A focal plane within the object is imaged onto the detector so that a cross-sectional image of the object is produced. The X-ray source is produced by deflecting an electron beam onto a target anode. The target anode emits X-ray radiation where the electrons are incident upon the target. The electron beam is produced by an electron gun which includes X and Y deflection coils for deflecting the electron beam in the X and Y directions. Deflection voltage signals are applied to the X and Y deflection coils and cause the Xray source to rotate in a circular trace path. An additional DC voltage applied to the X or Y deflection coil will cause the circular path traced by the X-ray source to shift in the X or Y direction by a distance proportional to the magnitude of the DC voltage. This causes a different field of view, which is displaced in the X or Y direction from the previously imaged region, to be imaged. Changes in the radius of the X-ray source path result in a change in the Z level of the imaged focal plane.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

9B 本国特許庁(JP)

⑩特許出顧公表

平5-503652

⑫ 公 表 特 許 公 報 (A)

❸公表 平成5年(1993)6月17日

Mint. Cl. 3 6/02 A 61 B 6/00 識別配号 301 300

庁内整理番号 8119-4C 8119-4C 7172-2J \*\*

審 査 請 求 未請求 予備審査請求 朱請求

部門(区分) 1(2)

G 01 N 23/04

(全 11 頁)

60発明の名称

多軌道断層撮影システム

頭 平3-514763 **204**7

8823出 顧 平3(1991)8月27日 **匈翻訳文提出日 平4(1992)4月30日** 

**❷国 際 出 類 PCT/US91/06090 砂国際公開番号 WO92/03969** 

優先権主張

❷1990年 8 月30日❷米园(US)@575,342

@発明 考 ベイカー、ブルース、デイー、

アメリカ合衆国92024 カリフオルニア州オリベンハイン, ランチ

ヨ サンタ フェ ロード 250

**金田 田 八** フオア ピーアイ システムズ

コーポレイション

アメリカ合衆国92127 カリフォルニア州, サンデイエゴ, テクノ

ロジー プレース 10905

個代 理 人

弁理士 浅 村 皓 外3名

砂指 定

AT(広域特許),BE(広域特許),CA,CH(広域特許),DE(広域特許),DK(広域特許),ES(広域特 許), FR(広域特許), GB(広域特許), GR(広域特許), 1T(広域特許), JP, LU(広域特許), NL(広域 特許), SE(広域特許)

最終頁に続く

#### 浄書(内容に変更なし)

#### 樹水の範囲

1、第1の指定位置限りに所定の軌道を描く移動点か らX級を放出するようにされたX種原と、

前記X條原の前記所定の軌道と調和された所定の軌道 に沿って移動して被検査体内の簡像面の第1の部分の断 毎写真面像を生成するようにされた平面状のX線検出器

前記X線銀指定位置を第2の指定位置へシフトさせて、 被検査体や検出器の軌道を変えることなく被検査体内の 面像面の第2の部分の販層写真面像を生成する制砲シス ÷ 4.

を負債する断層撮影システム。

- 2、第1項記載の断層機影システムにおいて、前記X 雄雄の所定の執道は円型であり、前記第1の指定点は前 足円型軌道の回転中心である、断層機能システム。
- 3. 第1項記載の断層撮影システムにおいて、前記制 面システムは提索表(LUT)を具備する、断層撮影シ ステム。
- 4. 回転半径周りの第1の半径を有する所定の第1の 円型軌道に沿って移動するX線原と、

対象面内に視野が固定されて視野内の苗検査体の断面 首像が検出器により生成されるように前記X線網と調和 されたX蜂放出器と、

前記X類談と前記回転中心周りの第2の半途を有ずる

第2の円型軌道内で回転させて前記視野の位置をシフト させる朝勤システム、

を具備する、断層機能システム。

- 5、第4項記載の断層撮影システムにおいて、前記制 面システムは探索表(LUT)を具備する断層撮影シス
  - 6. 新暦写真面像生成方法において、該方法は、

投定点因りの所定の軌道に沿ってX額原を移動させ、

X線後出鉄を前記X線器と関わさせて対象面内に視野 を画定し、視野内の被検査体の断面面像が検出器により 生成されるようにし、

その思りを前記又線繋が移動する指定点をシフトさせ で前記対象面内の前記視野の位置をシフトさせる、

ステップからなる、断層写真画像生成方法。

- 7. 据 8 項記載の断層写真面像生成方法において、前 記X輪部は円型軌道に沿って移動し、前記指定点は前記 円型軌道の回転中心 とて規定される、断雕写真画像生成
  - 8. 断層写真画像生成方法において、跛方法は、

回転中心離りの第1の半径を有する所定の第1の円型 鉄道に沿ってX油銀を移動させ、

X級商権出去を貸記X額額と購取させて対象面内に根 野を翻定し、視野内の被検査体の新葡萄像が検出器によ り生成されるようにし、

放記回転中心限りの第2の半径を有する第2の円型数

道内で前記X録版を回転させて前記視野の位置をシフトさせる。

ステップからなる、断層写真関係生成方法。

9. 移動X輪頭と、

X線源と調和して移動するようにされた平面状の移動 X線検出器と、

X 線額と検出器との間の静止位置に被検査体を支持する手段と、

所定の軌道に沿ってX級数を駆動するドライバと、

被検査体の対象面内に視野を有する断層写真画像を生成するようにX練譚の運動と検出器の運動を調整する調整器と、

X線銀が追従する所定の軌道を変えて視野を移動させ 被検査体の異なる部分の断層写真画像を生成する視野シ フターからなる制御システム、

· を具備する、断層徴影システム。

10. 回転中心周りに第1の半径を有する第1の円型軌道を描く移動点からX線を放出するようにされたX線派と、

前記X線源の前記円型軌道と調和された所定の軌道に沿って移動して被検査体内の第1の画像面の一部の断層写真画像を生成するようにされた平面状のX線検出器と、

前記回転中心周りの第2の半径を有する第2の円型軌道内で前記X線源を回転させて、被検査体部や検出器の軌道を変えることなく、被検査体内の第2の画像面の一

13. 電子ビームを発生する電子無と、

胸記載子ピームを傾向させる個向器と、

円筒状内面を有し、前記電子ビームをX嫌無へ変換するターゲットと、

剪記X線源と調和して被検査体内の第1の面像面の一部の断層写真画像を生成するX線検出器と、

前記偏向器に割記電子ピームを前記円筒状内面上へ偏向させ、前記ターゲットの内面に沿った選定位置において円型軌道を追跡できるようにして、被検査体の位置や検出器の軌道を変えることなく、被検査体内の画像面の一部の断層写真画像を生成し、前記画像面の位置は前記X 緑緑の前記円雲軌道の選定位置により決定される制御システム、

を具備する、断層撮影システム。

14. 電子ビームを生成する電子蔟と、

前記電子単を傷向させる傷向器と、

円筒状内面を有し、前記電子ビームをX4種類へ変換するターゲットと、

前記値向器に前記電子ピームを前記ターゲットの前記 円筒状内面上へ個向させ、前記ターゲットの内面に沿っ た選定位置において円型軌道を遊跡できるようにする制御システム、

を具備する、X線管球。

部の断層写真画像を生成する詞御システム、

からなる、断腸撮影システム。

11. 電子ピームを発生する電子原と、

育記電子ピームを協向させる傷向器と、

複数の同心状リングを有し、前記電子ピームをX線板へ変換するターゲットと、

阿尼X線羅と調和されて被検査体内の画像面の一部の 断層写真動像を生成するX線検出器と、

前記信向器に前記電子ピームを前記ターゲット上へ傷向させて、前記ターゲットの前配同心状リングの一つに対応する遺定円型軌を前記又線派が追跡して、 被検案体 おや検出器の軌道を変えることなく、 被検案体内の前記画像面の一部の断層写真画像を生成できるようにし、前記画像面の位置は前記又線源の遺定軌道により決定される制御システム、

を具備する、断層撮影システム。

12. 電子ピームを発生する電子概と、

前記電子ビームを個向させる偏向器と、

複数個の同心状リングを有し、前記電子ピームをX線源へ変換するターゲットと、

新記個向器に餌記載子ピームを前記ターゲット上へ個向させ、前記ターゲットの前記同心状リングの一つに対応する、選定円型軌道を前記X線原が追跡するようにする制御システム。

を具備する、X線管球。

#### 彦春(内容に変更なし)

明 知 名

#### 多軌道断層撮影システム

#### 発明の分野

本発明はコンピュータ化された断層撮影法に関し、より詳細には多軌道断層撮影配列を使用して高速、高解像 力検査を行うシステムに関する。

#### 発明の背景

被検査体内の選定面の断面器像を生成するのに新層機 彰技術が広範に使用されている。従来の誤層撮影法では 断層撮影システムを構成する3つの主構成要素(すなわ ち、放射源、被検査体および検出器)の中の2つの運動 を調和させる必要がある。 2 つの構成要素の調和運動は、 絶型、円型、楕円型および任業パターンを含むさまざま なパターンの中のいずれかとすることができる。君定さ れる調和運動のパターンとは無関係に、放射薬、検査体 および検出器の構成はパターン運動サイクル中に対象面 (すなわち、被検査体内の無点面)内の任意の点が常に 爾律面(すなわち、検出器面)内のある点に投影され、 対象面外の任意の点が避像面内の複数の点に投影される ようにされている。このようにして、放検査体内の所望 面の断面画像が検出器上に形成される。被検査体内の他 の面の画像は検出器に対して移動して検出器上にほけ、 すなわち背景、を生じその上に被検査体内の焦点面の鮮

級な断面画像が重要される。この技術により、所図の対象無点面の鮮泉な画像が生じる。任意パターンの調和運動を使用することができるが、生成が容易であるため一般的に円型パターンが好ましい。

前記断閣撮影技術は医療および産食用 X 額面像形成 含む圧能な応用に現在使用されている。 断陽撮影法は特 を書言るのに適している。しかしながら、このような断 衝面像を生成する断層撮影システムには代表的に解します。 および/もしくは検査速度に欠点があり、したがます。 おされることはまれである。これらの欠点は解像力の高 い断面面像を生成するのに充分な特度で放射源と検記 の高速調和運動を行うことが困難であるために生じることが多い。

固定被検査体および被検査体よりも視野の小さい断磨機影システムでは、被検査体を視野内で移動されて多数の断層写真を生成し、機会合した時に被検査体を強動はX、Y、一ずるようにする必要がある。被検査体の運動はX、Y、2位置後めテーブル等の機械的ハンドリングシステムでは検査体の所望部分を視野内に入れる。XおよびY方向の移動により被検査体は上下に移動して面像を形成する被検査体内の面が避定される。この方法により被検査体のさまざまな領域および面を効果的に複数

をする。別の実施例では、デジタル探索表(LUT)から国向コイルへデジタル信号があられて、ビームス、LUTがあられて、ビームスの円型運動に従う。LUでを使用した一実施例では、検出器が追跡する円に対応するとUTへ送られる。次にLUTは特定の大力とは使出器の値を対正して検出器の運動を対正して検出器の運動を対正して検出器の運動を対正して検出器の運動をが退跡するようにされる。

とができるが、このような最低的運動はおのずから途度 および特度が創展される。このような制約によりサイク ル時間が増大して検査を行える速度が低下する。さらに、 このような機械的運動により振動が生じてシステムの解 像力および特度が低下しやすい。

#### 発明の概要

本発明は被検査体を機械的に移動させることなく被検 査体上の多数の位置を退次観察することができる多軌道 走査配列を利用した断層撮影システムにより構成される。 さまざまな走査パターンの移動により、被観察対象を移 動させたり放射源を機械的に移動させることなく、所望 の X、Y 空保位置およびさまざまな 2 面に下 O V サイズ の異なる断層写真が生成される。

くはY方向に画像領域がシフトする。コイルに加わる定 電圧オフセットの振幅により対象面の画像領域内のシフ トの方向および量が決定される。

さらに、本発明により、やはりいがなるシステム構成 要素も移動させることなく、被核変体内の値像対象面の 位置を2方向で変えることができる。これは、同時に両 個向コイルに加わる個向信号の振幅を変化させる利得調 整によって行われ、ターゲット上のピームスポットによ り退跡される走蓋円の半径は個向信号の振幅変化に比例 する量だけ変化する。

したがって、本発明によりシステム構成要素を物理的に移動させることなくX、Y定査およびZ高さ走査を行う断層撮影スシテムが提供される。物理的移動が無くなるためシステムのサイクル時間が縮小され、さらに情成要素の機械的移動に伴う悪影響が解削される。

することができる。制御額置はさらに採集器(LUT) を具備することができる。

本発明により、回転中心周りの第1の半径を有する系 1の所定の円型軌道に沿って移動するX線を具備を引 動画撮影システムが提供される。X線検出器はX線を 対して調和され対象面内に視野が固定されて視野内の対 象の断面画像が検出器により生成されるように対象の断面画像が検出器により生成されるようの系 を有する第2の円型軌道内で回転し、視野位置がシフト される。制御システムはさらに探索表(LUT)を具備 することができる。

断層写真簡像生成方法が開示され、それは指定点周りの所定軌道に沿ってX線線を移動させ、X線検出器をX 銀級に対して関和して対象面内に視野が画定され視野内の対象の断面画像が検出器により生成され、その周りを X線源が移動する指定点をシフトさせて対象面内の視野位置をシフトさせるステップからなっている。 X線原は 指定点が回転中心として定義される円型軌道内を移動することができる。

さらに、断層写真関係を生成する方法が開示され、それは回転中心周りの第1の半径を有する第1の所定の円数軌道に沿ってX線駅を移動させ、X線検出器をX線駅に対して調和して対象面内に視野を固定し視野内の被検査体の断面画像が検出器により生成され、回転中心周りの第2の半径を有する第2の円型軌道内でX線原を回転

本発明のもう一つの特徴により、電子ビームを生成する電子想および電子ビームを傷向させる傷向器を具備する X 旅替球が開示される。ターゲットが電子ビームを X 趣 配 へ 変換し、 複数 包の同心状リングを有している。 制 即システムにより傷向器は電子ビームをターゲット上へ 傷向させ、ターゲットの 1 包の同心状リングに対応する 退 正 円 型 軌道が X 線 訳により退跡される。

 本発明のもう一つの特徴により、移動 X 線原および X 線原と調和的に移動するようにされた平面状の移動 X 線 検出器 を具 偏する断層操影システムが開示される。 被検 変体を静止位置に支持する手段が X 線原と 検出器 園 に配置されている。制御システムは所定軌道に沿って X 線原を駆動するドライバおよび X 線風の運動を検出器の運動

させて視野位置をシフトさせるステップからなっている。

に対して関和して放検査体の対象面内に視野を有する断 暦写真画像を生成する調整器を具備している。制御シス テムはさらにX線源が追従する所定軌道を変えて視野を 移動させ被検査体の異なる部分の断層写真画像を生成す る視野シフターを具備している。

本発明のもう一つの特徴により、回転中心周りに第1の半径を有する第1の円型軌道を描く移動点がら又線を放出するようにされた又線器を具備する断層撮影システムが開示された所定軌道に沿って移動して被接の内内の第1の画像の一部の断層写真画像を生成するようにより、又線道内の半径を有するの軌道を変えることなく、被変を体内の第2の質像面の一部の断層写真画像を生成する。

本発明により、電子ビームを生成する電子原および電子ビームを傷向させる偏向器を具備する断層機能システムが開示される。ターゲットは電子ビームをX締算へ変

出業軌道を変えることなく対象面内の面像面の一部の断 層写真面像を生成し、画像面の位置はX線線の内型軌道 の選定位置により決定される。

さらに、電子ビームを生成する電子変および電子ビームを傷向させる傷向器を具備する X 線管球が開示される。ターゲットが電子ビームを X 線線へ変換し円筒状内面を有するように形成されている。 創御システムにより 偏向器は電子ビームをターゲットの円間状態内面上へ傷向させ、ターゲットの内面に沿った選定位置において円型軌道を追跡できるようにされる。

#### 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明による断層撮影システムの時間。

第3 a 図および第3 b 図は本発明による断層撮影システムを使用して被検査体内の画像領域の X ~ Y 軸シフトを行う方法を示す図。

第4 a 図および第4 b 図は本発明による断層撮影システムを使用して被検査体内の対象面の断像領域の Z 輸シフトを行う方法を示す図。

#### 発明の詳細な説明

第1回は本発明による断層撮影システム 10の時示である。システム 10は被観察対象 14の上方に配便された X 練課 12 に対向して対象 14の下方に配置された回転 X 練練出器 16により構成されている。被映変体 14は、例えば、倒路板等の電子部品、軟

空機部品等の製造部品、人体の一部等とすることができ る。

本発明は被検査体14を機械的に移動させることなくなるを検査体14のさまざまな位置を順次機変できるような多軌道断層撮影配列を使用して被検査体14のX、 Y 断面層像を得るものである。さまざまな走査円の移動により被観察体14を移動させることなく、所望のX、 Y 座標位置およびさまざまな Z 面における断層写真が生成される。一実施例において、本発明はシステム 10から発生される断面画像を自動的に評価する分析システム 15とインターフェイスして評価結果を示す報告をユーザへ提供する。

放射源12が被検査体14に隣接配置され、電子扱18、加速および集束を行う一対の電腦20、集束コイル60、ステアリングョークすなわち偏向コイル62、および実質的に平型なターゲット724を見信ないではできる。X線スポット32を生成する。X線スポット32を生成する。X線スポット32を生成する。とはターゲット24に入村してほぼ点X線原34としーゲット24内の電子ビーム30が第次するまな保域を照明する。代表的に被検査体14は花筒岩テーブル49に配着することができるブラットフォーム48上に軟置され、X線の機能要素を一体構造とする緊固な無振動プラットフォーの機能要素を一体構造とする緊固な無振動プラットの機能要素を一体構造とする緊固な無振動プラットフォーム48を発展を

回転輪50はX線源12および検出器16の共通回転輪であるが、同業者ならは回転軸は必ずしも同一直線上でなくてもよいことがお料りと思う。実際上、回転軸は平行であれば充分である。被検査体14を通過して蛍光節40に衝突するX線34は可視光線へ変換され、ミラー42、44により反射されてカメラ56へ到速する。

第2 図を参照して、電子鉄1 8 から電子ビーム3 0 が数出され電極2 0 およびステアリングコイル2 2 間を進行する。電価2 0 およびコイル2 2 は電磁界を生成したれば電子ビーム3 0 をターゲット2 4 上に集束および指向させ電子ビームスポット3 2 を形成してそこからX線が放出される。好ましくは、ターゲット上の電子ビームスポットのサイズは0.02~1 0 ミクロン程度の直径である。ステアリングコイル2 2 によりX線蒸12はX線スポット3 2 からX線3 4 を供給することができ、スポット3 2 の位置は所型のパターンでターゲット2 4 の周りを移動する。

好ましくは、ステアリングコイル22は電子紙18から放射される電子ピーム30をそれぞれXおよびY方向への間向させる別々のXおよびY電田個向コイル60、62により構成される。ステアリングヨーク62へ流入する電流により留界が生成され、それが電子ピーム30と相互作用してピーム30を傷向させる。しかしながら、個の書ならば電磁個向技術を使用して電子ピーム30を傷向させることもできることがお刺りと思う。好ましく

ームが設供される。プラットフォーム 4 8 は被検査体 1 4 を 3 つの適角軸 X、 Y、 2 に沿ってかなりの距離だけ 移動させることができる位置決めテーブルを具備することもできる。

回転X線検出器16は電光面40、第1ミラー42、第2ミラー44、およびターンテーブル46により類対されている。ターンテーブル46はX線源12と反対対で被検査体14に隣接配置されている。カメラ56がミラー44に対向配置されていて、蛍光面40からミラー42へ反射される配像を報をする。代表的に、カメラ56は気ができない。とデオ場子57に接続できる。カメラ56は配像をオペレータが観察できる。カメラ56は配像をオペレータが観察できるように接続することもできる。

断層撮影システム10はシステム10の主要要素の一体構造化を容易にするだけでなくX線の望ましくない放出を防止する(図示せぬ)支持シャーシに収納するのが有利である。

動作について、X線源(2から発生するX線34は被検査体(4の領域を照光し透過して催光面40によりさえぎられる。X線源12および検出器16の軸50周りの同期回転により被検査体(4内の面52のX線開像(第2図参照)が検出器16上に形成される。図示する

は、しUT 6 3 が電圧信号を出力し、それがX およびY 個向コイル 6 0、 6 2 に加えられると電子ビームスポット 3 2 が回転してターゲット 2 4 の表面上に円型パターンが生じる。一実施例において、しUT 6 3 は画像分析システム 1 5 内に含めることができる(図示せぬ)マスターコンピュータからのアドレス信号に応答して出力を任を供給する。出力電圧はターンテーブル 4 6 の位置とX 線ビームスポット 3 2 の位置を相関させる校正技術を使用して予め定めるのが有利である。

第3 a 図はX線原ターゲット上の回転X線解の回転中心を電子的に移動させて被検査体の異なるX、Y領域の画像を形成するのに使用する新層線影配列および技術を

示す。 前記したように形成される X 練 S 4 の回転スポッ ト32が放放変体14上方に配置されて観察される。本 発明の動作について鼓明するために、被検査体し4はそ の内面74の異なる領域内に配定された矢符70および 十字72パターンを含んでいる。前記したように、LV T(第2図)からの信号をXおよびY臨向コイル60、 62 (第2図) へ加えて、X線スポット32がターゲッ ト24上の円型軌道を退跡するようにすることができる。 (第3 a 図の) A 位置において、被検査体 l 4 上に入射 する X 練 3 4 を放出する中心 C 1 を育する走査円 8 0 が 生成される。前記したようにX線スポット32および検 出器16が同期回転すると、走査円80に沿った各点に おいて発散するピームとしてX線34が放出され、各々 が X 練 3 2 により面定される頂点および検出器組立体 1 6 により固定される底辺を有する一部の錐面すなわち円 銭状領域が形成される。走査円80の円聚軌道に沿った 2 つの異なる位置においてX線スポット3 2 および検出 器16により画定される2つの錐面82、84を示す。 X 線スポット 3 2 と検出器 1 6 の完全な一回転による難 面の交差により視針を構成する!粗の点が固定される。 このようにして、視野と一致する対象面部分の画像が検 出器!6により形成される。図示するように、回転X線 スポット32および検出器16により生成される錐面1 6の交差は実質的に内面74内の矢符パターン70が中 心となっている。このようにして、X線原32が走五軌

えられるオフセットの最幅はX線スポット32が追跡する軌道のシフト距離および方向、すなわち走査円中心のシフト距離および方向に比例する。したがって本発明のい所層撮影配列により、放射無12、被検査体14もしくは後世は14の異なる循域を観察し検出器16上に画像形成することができる。さらに、システム構成要素の機能的移動による援助やその他の悪影響が解消され、システム10の速度および程度が向上する。

とはある2が過ぎする軌道の位置がシナするまで、 ではまるのが過ぎする軌道の距離が変化を1年で、 ではまるのが過ぎするもちに、クタートを2を置ったとしたが、カルーののです。ないののです。ないのででは、カルーのでは、カルーののでは、カーののでは、カルーののでは、カルーののでは、カルに、カーののでは、カルに、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーのでは、

男4a図および男4b図を参照して、本発明によりさ

道 8 0 を追跡する時に画像形成される個域には矢符パターン 7 0 が含まれ、被検査体すなわち焦点面は内面 7 4 となる。このようにして、回転 X 線スポット 3 2 および 検出器 1 6 により検出器 1 6 上に矢符の明確な画像 9 0 が生じる。

十字パターン72は電子ビーム30か軌道80を迫跡 する時に交差する錐面82、84により固定される視野 の外にあるため、検出器16が回転しているかぎり検出 器16上に十字パターン72の画像は生じず、したがっ て検出器16上に画像は形成されない。

第3 b 図に示すように、 X および / もしくは Y 個向コイルにオフセット電圧を加えると X 線源 3 2 が追跡する 軌道がシフトして、中心 C 2 を有する走査円 1 0 0 が かっかっト 2 4 上の X 線スポット 3 2 により追跡される。 X 線スポット 3 2 が円 1 0 0 の間りを回転すると、 2 つの飯面 1 0 2、 1 0 4 で示す第 2 部の維面が対象面でを変して実質的に十字パターン 7 2 を中心とする視野を習定する。 したがって、 X 線 源 3 2 が追跡する軌道の回転中心が X および / もしくは Y 方向に C 1 から C 2 へシフトする時に、 第 3 8 図の元の視野から直線状に要位した新しい視野が画定される。

ここでは矢符パターン70は対象面74の視野外となり、X線スポット32および検出器16が回転すると検出器16上に十字パターン72の断面画像が生成されて、矢符70の画像は現れない。偏向コイル60、62に加

らに対象面74をシフトもしくは変化させるのに使用で きる配列を有する断層撮影システムが提供される。第4 a 図は矢符? O および十字? 2 パターンが配置された数 検査体14を示す。十字パターン72は第1の面110 に配置され矢符パターン70は第2の面112に配置さ れ、第1の聞110は第2の面112の上方に平行に配 置されている。X線ビームスポット32が半径R1の走 査円!14を追跡して装面!18、118を含む一群の 錐面を置定する。蜂面116、118を含む円134周 りの韓面の交差により実質的に十字パターン72を中心. とする菌像循域が形成され、第1の面110が対象面7 4 として固定される。 X 線スポット 3 2 と検出器 1 6 が 同期回転すると、検出器16の表面上に十字パターンで 2の明確な面像120が生成される。第2の面112内 の雌苗116、118により悪定される対象面74の外 側にある矢符70の画像は検出器16の全回転中検出器 16上で静止せずぶれて見える。

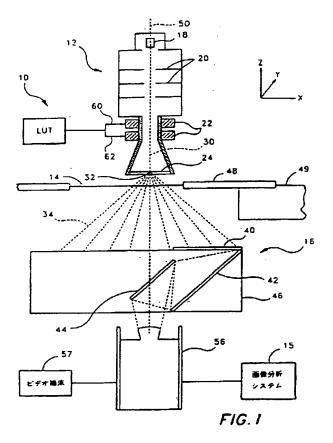
第4 b 図はしUT 6 3 から両個向コイル 6 0 、 6 2 へ出力される電圧の利得を同等に調整して正弦 および余弦 信号の提幅を変えることにより X 線スポット 3 2 が過降する定査円の半径を変えて被検査体 1 4 の明確な面内に領域の個像を生成する様子を示す。 し UT 6 3 からの出力に加える利得を調整することにより、 走査円 1 1 4 の半径は△R だけ増大してR 2 となり、 幾面 1 2 8 、 1 2 8 を含む第 2 群の総面を固定する定置円 1 2 4 が形成さ

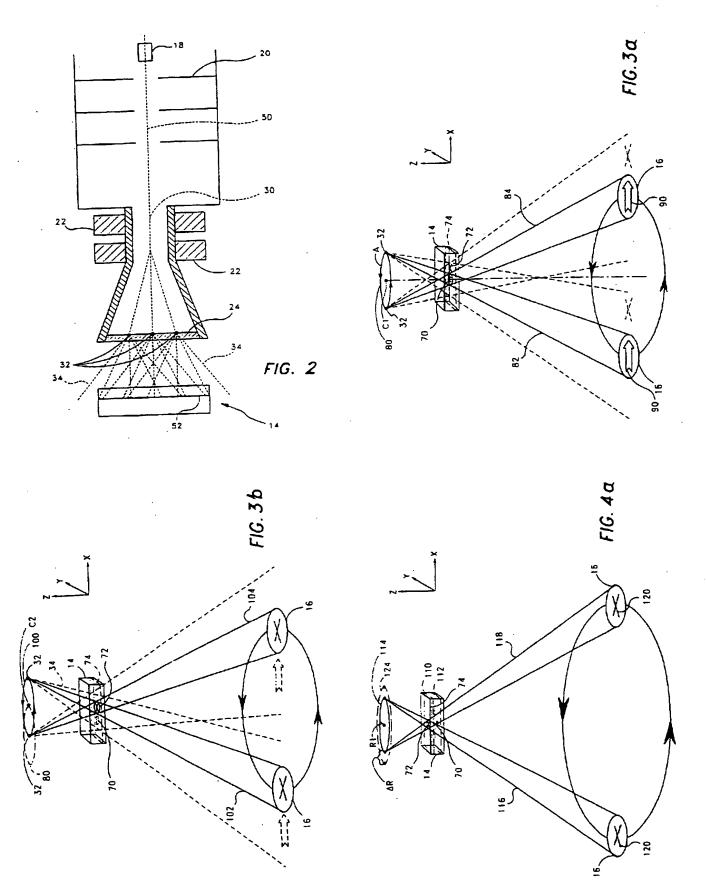
れる。第2の走査円124の半径R2の方が大きいため、 維面126、128を含む第2群の雑面の交差により画 定される「租の点はX韓原32が軌道114(第4a 図)を追従する時に画像形成される領域に対して反2方 向へ変位する。したがって、対象面74は△2の量だけ 降下して第2の面!12となり、画像領域は実質的に矢 符パターン70を中心としたものとなる。 X 珠スポット 3 2 および検出器 1 6 が回転すると、矢符パターン 7 0 の明確な画像130が検出器16上に生成され、対象面 74の外側にある十字パターン72の画像はぶれて見え る。個向コイル60、62に加わる電圧に対する利得調 程の振幅は対象面74のシフト方向および量に比例する。 例えば、利得が大きく増大すると簡単面 7.4 は下向き (すなわち、反2方向)に比較的大きく移動し、利得が ほかに減少すると画像面74は上痢を(すなわち、2方 向)に比較的値かに移動する。このようにして、本発明 の断層撮影システムで使用する配列により、いかなるシ ステム構成要素も機械的に移動させることなく、被検査 休14内のさまざまな面を検出器!6上に巨像形成する ことができる。

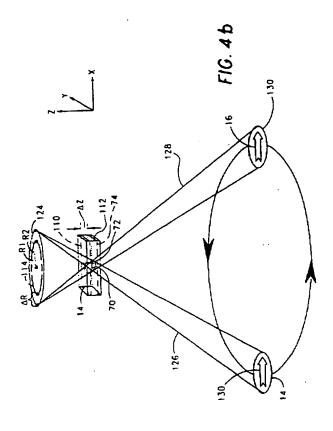
本発明により、異なる構成のターゲット246使用できることがお削りと思う。例えば、第5a図、第5b図および第6図は本発明に従って使用できるターゲットの2つの実施例を示す。第5a図および第5b図には別のターゲット200の断面図を示す。ターゲット200は

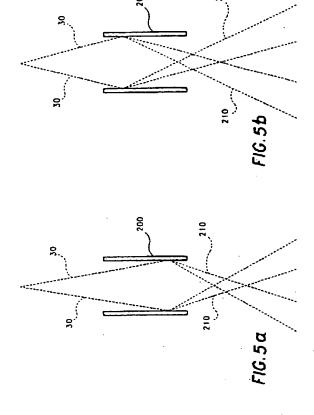
前記説明ではなく頭求の範囲によって示される。頭求の 範囲と同等の意味および範囲に入るあらゆる変更も頑求 の範囲に入るものとする。 第6図にターゲットのもう一つの実施例の断面図を示す。第6図の実施例において、ターゲット250はその表面上に電子ビーム30が入射する時にX線250が発生するように形成された多数の同心状リングで構成されている。各リングの半径は異っており、ターゲット250の選定されたリング上の軌道を追跡するように電子ビーム30を傷向させた時に2輪に沿った異なる焦点面内に被検査体の順像が形成されるようにされている。

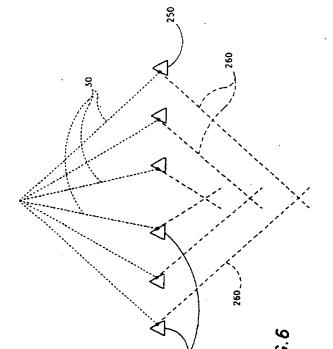
発明の精神もしくは本質的特徴を逸悦することなく、本発明の別の特定形状で実施することができる。 被明を行った実施例はあらゆる点で単なる説明用であり、それに制約されるものではない。したがって、発明の範囲は











#### 静書(内容に変更なし) 要 約 書

2)と同期化された回転検出器(16)との覇に される。被検査体内の焦点面(74)の画像が検出 代表的に、X線線は電子ピーム(30)を平盤な道 ゲットアノード(24)上へ髷向させて晃生され ーゲットアノード(24)は電子がターゲットに する位置とは反対の位置でX線(34)を放射する。 電子ピーム(30)はそれを対応するXおよびY方向に 個向させるXおよびY毎向コイル(22)を含む電子銃 (18)により発生する。 XおよびY偶向コイル(2 2) へ信向電圧信号が加えられてX兼罪を円型進験執道 で回転させる。X名向コイル(22)に加わる直旋電圧 により、X森森(32)が追除する円型鉄道は直流電圧 これにより、前の観象領域からX方向に便位している具 なる視野(70、72)が被検査体内の同じ焦点面(7 4 )内に面像形成される。Y個向コイル(22)に加わ る直流電圧により紧線原(32)が追跡する円型軌道は 直旋電圧の大きさに比例する距離だけ Y 方向 にシフトす る。次に、これにより、前の画像根域からY方向に歴位

している異なる推野(70、72)が被検査体(14) 内の同じ焦点面(74)内に画像形成される。 Xおよび Y偏向コイルに加わる電圧信号の指幅の同じ変化により 字様/ X均類軌道の<del>は形</del>が変化し、画像形成された焦点面の Z レベルが変化する。

爭(統一(報)正 書(自発)

特种广集官殿

平成4年7月23日



1. 事件の設示

平成3年特許顕素514763号 PCT/US91/06090 2.路明の名称

多軌道断層撮影システム

3. 神正をする地 8件との図像 特別級人 5.5(を集)

フォア ビーアイ システムズ コーポレイション

4.代理

〒100東京都千代田区大手和二丁目2番1号 新大子町 ビルデンク 331 電 新 (3211) 3651 (代表) (4669) 井厚土 七鬼 木子 野海

5. 補正命令の日付

6、補正により増加する請求項の数

7. 補正の対象

明都書、請求の顧囲及び要約書面訳文



8.補正の内容 別様のとおり

明細書、請求の範囲及び要約書類訳文の浄書(内容に変更なし)

图 数 調 查 框 告

PET/US 91/04090

L CLASSICATION OF SCHOOL NATION OF au, Int.C1. 5 A6186/DZ; GD1N23/D4: H01J35/30 Int. C7. 5 NO.A.8 90A 477 (FOUR PI) 18 May 1989 see abstract see page 21, paragraph 1 see page 23, line 15 - page 25, line 3 see page 25, line 4 - line 34 see page 37, line 16 - line 22 see figures 3A.4 1.2.9 3-6.10 US, A, 4 730 330 (ALBERT) 8 March 1989 see abstract see column 1, 16me 28 - 16me 38 see column 4, 16me 18 - 16me 50 see column 8, 16me 4 - 16me 18 see column 8, 16me 4 - 16me 51 see column 9, 16me 9 - 16me 11 see column 18, 16me 55 - 16me 63 see figures 1,10 1.2.9 16 DECEMBER 1991 20.12.91 THOUS P.H. R.M. Thomas EUROPEAN PATENT OFFICE

PC1/US 91/06090

	Patricipa Agricultum Pite	701703 91706090				
	B. DOCUMENTS CONSLIGERE TO BE SELEVANT (CONTINUED PROM THE SECOND DIGET)					
	Depart of Designation, and makestage, many appropriate, of the resemb purings.	Rasens in Chin An				
^	DE,A.2 946 443 (PHILIPS) 27 May 1981 see page 9, 11me 28 - 11me 30 see page 10, 11me 5 - 11me 7	1,2,4				
x	see figure 42  US.A.4 352 021 (BOYD) 28 September 1982 see abstract see column 4. line 4 - line 6 see column 4. line 9 - line 19 see column 5. line 25 - line 27 see column 5. line 6 - line 11	12				
	see figures 1,2,10	11				
	FR.A.O 812 792 (PHILIPS) 18 May 1937	13,14				
	see page 4, line 97 - page 5, line 7; figure 3					
		}				
j		j				
		]				
1		1				
- 1						
		•				
- 1						
	•					
- 1		1				
1	· ·					
ĺ						
- 1		ļ				
		ļ				
		1				
		1				
- 1		1				
- 1		i				
- 1		i				

The open bits the point hardy contains relating to the point described that is the betterminated convenient contains the contains of the betterminated contains a contained on the foreign Point (Other 1972 No. 1974). The European Collect of an every testing for the purpose of the purpose of the purpose of the collection (No. 1974).

Part 2000000000000000000000000000000000000	Properties			
MD-A-8904477	18-05-69	U3-A- EP-A- JP+T-	0355128	15-05-90 28-02-90 17-05-90
US-A-4730350	08-03-88	None		
DE-A-2946443	27-05-61	Hone		
U\$-A-435202}	20-09-82	CA-A-	1145484	26-04-83
FR-A-0812792		D£-C-	726595	

第1頁の続き

Slnt. Cl. 5

織別配号 庁内整理番号

H 01 J 35/00

Z 7354-5E

@発 明 者 アダムス, ジョン, エイ.

アメリカ合衆国92025 カリフオルニア州エスコンデイド,バレイ グロウブ レーン 615

アメリカ合衆国92128 カリフオルニア州サン デイエゴ,カミニ **@発** 明 者 コリイ,ロバート,エル。

ト リイワン 12068

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
D BLACK BORDERS
$\square$ image cut off at top, bottom or sides
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.